

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年4月7日(07.04.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/070936 A1

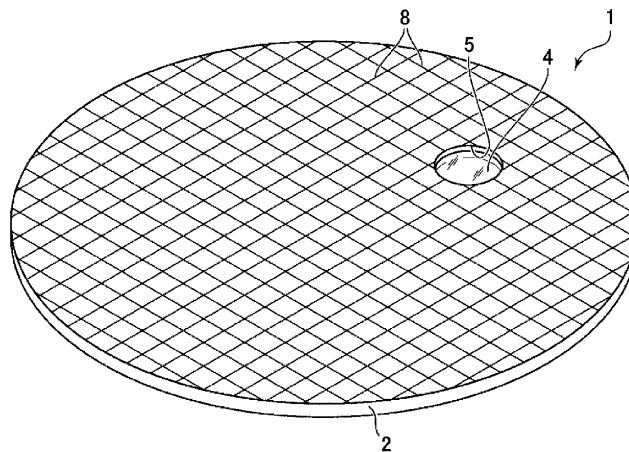
- (51) 国際特許分類:
B24B 37/013 (2012.01) C08J 7/04 (2020.01)
B24B 37/24 (2012.01) C08J 7/18 (2006.01)
B24B 37/26 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/034032
- (22) 国際出願日: 2021年9月16日(16.09.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-164765 2020年9月30日(30.09.2020) JP
特願 2020-164766 2020年9月30日(30.09.2020) JP
特願 2020-164767 2020年9月30日(30.09.2020) JP
特願 2021-055069 2021年3月29日(29.03.2021) JP
- (71) 出願人: 富士紡ホールディングス株式会社
(FUJIBO HOLDINGS, INC.) [JP/JP]; 〒1030013
東京都中央区日本橋人形町1丁目1
8番12号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 立野 哲平(TATEN0 Teppei); 〒7991342
愛媛県西条市大新田272 フジボウ愛媛
株式会社内 Ehime (JP). 田中 啓介(TANAKA
Keisuke); 〒7991342 愛媛県西条市大新田27
2 フジボウ愛媛株式会社内 Ehime (JP). 喜
楽 香枝(KIRAKU Yoshie); 〒7991342 愛媛県
西条市大新田272 フジボウ愛媛株式会
社内 Ehime (JP). 小池 堅一(KOIKE Kenichi);
〒7991342 愛媛県西条市大新田272 フジ
ボウ愛媛株式会社内 Ehime (JP). 栗原 浩
(KURIHARA Hiroshi); 〒7991342 愛媛県西条
市大新田272 フジボウ愛媛株式会社内

(54) Title: POLISHING PAD AND METHOD FOR MANUFACTURING POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド及び研磨パッドの製造方法

[図1]

FIG.1



(57) Abstract: According to the present invention, there is provided a polishing pad in which it is possible to suppress variation in optical transmittance, or a polishing pad in which it is possible to reduce adhesion and bonding of a polishing layer to the polishing-surface-side surface of a translucent resin member (window member).

(57) 要約: 本発明によれば、光透過率のバラツキを抑えることができる研磨パッド又は透光性樹脂部材(窓部材)の研磨面側の表面への研磨屑の付着、固着を低減することのできる研磨パッドが提供される。

[続葉有]

WO 2022/070936 A1

Ehime (JP). 宮内 慶樹(MIYAUCHI Yoshiki);
〒7991342 愛媛県西条市大新田 2 7 2 フジ
ボウ愛媛株式会社内 Ehime (JP).

(74) 代理人: 田中 伸一郎, 外(TANAKA Shinichiro
et al.); 〒1008355 東京都千代田区丸の内 3
丁目 3 番 1 号 新東京ビル 中村合同特
許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))